

2021 年度
シリコンテクノロジー分科会
幹事選挙結果報告

令和 2 年 12 月 2 日

標記選挙の結果、下記の通り候補者が信任されました。なお、有効投票数 129 でした。

区 分	氏 名	所 属	信 任
ULSI	島 明生	(株)日立製作所	129
ULSI	南雲俊治	キオクシア(株)	127
ULSI	外園明	キオクシア(株)	127
ULSI	寺内衛	甲南大学	128
ULSI	山本芳樹	ルネサスエレクトロニクス(株)	129
表面・界面	太子敏則	信州大学	129
表面・界面	蓮沼 隆	筑波大学	128
表面・界面	羽路伸夫	横浜国立大学	128
表面・界面	酒井朗	大阪大学	128
表面・界面	影島博之	島根大学	129
表面・界面	喜多浩之	東京大学	129
表面・界面	藤岡洋	東京大学	129
表面・界面	野平博司	東京都市大学	129
表面・界面	牧原克典	名古屋大学	129
表面・界面	廣瀬和之	宇宙航空研究開発機構	129
多層配線	松永範昭	アプライドマテリアルズ	129
多層配線	上野和良	芝浦工業大学	129
多層配線	植木誠	ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング	129
多層配線	霜垣幸浩	東京大学	129
モデリング	佐藤成生	ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン	129
モデリング	小田嘉則	アドバンスソフト株式会社	129
モデリング	青木伸俊	キオクシア(株)	127
モデリング	中野誠彦	慶應義塾大学	129

区分	氏名	所属	信任
モデリング	高篠裕行	ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング	129
モデリング	野田泰史	パナソニック(株)	129
モデリング	相馬聡文	神戸大学	129
モデリング	鎌倉良成	大阪工業大学	128
接合	筒井一生	東京工業大学	129
接合	大内和也	キオクシア(株)	127
接合	右田真司	産業技術総合研究所	129
接合	伊藤裕之	バリアンセミコンダクターイクイップメント株式会社	129
ナノテク	藤原聡	NTT	129
ナノテク	山崎聡	産業技術総合研究所	129
ナノテク	水林亘	産業技術総合研究所	128
ナノテク	森江隆	九州工業大学	129
ナノテク	増田淳	新潟大学	129
ナノテク	肥後 昭男	東京大学	129
ナノテク	深津晋	東京大学	129
ナノテク	高橋綱己	東京大学	129
ナノテク	種村眞幸	名古屋工業大学	129
ナノファブ	谷本明佳	(株)日立製作所	129
ナノファブ	木下啓藏	アイオーコア株式会社	129
ナノファブ	佐々木俊行	キオクシア(株)	128
ナノファブ	布村正太	産業技術総合研究所	129
ナノファブ	平田瑛子	ソニーセミコンダクタソリューションズ	129
ナノファブ	小川大輔	中部大学	129
ナノファブ	一木隆範	東京大学	129
ナノファブ	近藤博基	名古屋大学	129
シリコンA	齋藤真澄	キオクシア(株)	128
シリコンA	入沢寿史	産業技術総合研究所	129
SDRJ	林喜宏	慶應義塾大学	129
SNW	品田賢宏	東北大学	129